## 19 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-58955

⑤Int Cl.4
H 01 L 27/04

識別記号

庁内整理番号 R-7514-5F ❸公開 昭和63年(1988) 3月14日

01 L 27/04

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**劉発明の名称** 半導体回路に用いられる抵抗体

②特 願 昭61-204507

**塑出** 願 昭61(1986)8月29日

 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

邳代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

#### 明细

1. 発明の名称

半導体回路に用いられる抵抗体

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 半導体素子と抵抗とが周一の半導体基板上に形成される半導体回路に用いられる抵抗体であって、

前記半導体基板表面の予め定められた領域に不 純物を導入して形成される不純物拡散層からなる 第1の抵抗と、

前記半準体器板上に絶縁膜を介して形成される 非単結晶半導体層からなり、前記第1の抵抗と直 列に接続される第2の抵抗とを備える、半導体回 路に用いられる抵抗体。

- (2) 前記非単結晶半導体層材料は、多結晶シリコンまたは非晶質シリコンである、特許算求の範囲第1項記載の半導体回路に用いられる抵抗体。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は半導体回路、特に半導体集積回路装置に用いられる抵抗体の構造に関する。

【従来の技術】

第2図は従来の半導体集積回路装置に用いられる抵抗の構造を示す断面図であり、パイポーラ型トランジスタを主要構成要素とする半導体集積回路装置における抵抗体の構成の一例を示す図である。以下、第2図を参照して従来の半導体集積回路装置における抵抗体の構造について説明する。

まず抵抗体を形成するために、p - 型半導体基板 1 の所定領域に形成されるn - 型理込曜 2 と、n ・型型込曜 2 上に形成されるn - 型型工工領域とはシャル層 4 とが準備される。 隣接する素子領域とは、フィールド酸化酸 5 およびフィールド 型不純物 1 を設定される。 拡散 3 により分離 4 表面にp 型不純物を過入して 形成されるp ・型不純物拡散 7 により構成される。

抵抗体となる不輔物拡散層(以下、拡散抵抗体

と称すり7は、豊間絶益拠8の所定領域に形成さ れたコンタクト孔を介して電気的接続がとられる。 この拡散抵抗 7と電気的接続をとるための電極 配換器は、コンタクト孔底部の9 \* 型不純物拡散 盟 7 表面に形成されるシリサイド 貫 1 0 と、シリ サイド膜10上に形成されるパリアメタル9と、 パリアメタル9トにそめ定められた形状に形成さ れる低抵抗のアルミニウム等を用いて構成される 配換数8とから構成される。ここで、シリサイド 難10はコンタクト抵抗を低減するためのもので あり、パリアメタル10はアルミニウム配換膜8 とシリサイド第10との間の反応を防止し、エレ ・クトロマイグレーション等の発生を抑制するため のものである。アルミニウム配種類8により拡散 抵抗体7が同一の半導体基板に形成された図示し ないトランジスタ素子等に接続される。

#### [発明が解決しようとする問題点]

以上のように従来の半導体集積回路装置などにおける抵抗は、拡散抵抗体のみで構成されている。 この拡散抵抗体の抵抗値は温度の上昇に伴なって

この発明における半導体回路に用いられる抵抗体は、半導体基板表面の所定領域に形成される不純物拡散度からなる第1の抵抗体と、半導体基板上に形成される非単結晶半導体膜からなる第2の抵抗体とを直列接続して構成されるものである。 [作用]

この発明における半準体回路に用いられる第2の抵抗体は温度上昇とともにその抵抗値が減少するため、第1の抵抗体すなわち拡散抵抗と意列に接続することにより温度上昇に伴なう第1の抵抗体の抵抗値の増加を補償することができ、温度が変化してもその抵抗値が変化することのない抵抗体を構成することが可能となる。

#### [発明の実施例]

第1 図はこの発明の一実施例である半導体回路 に用いられる抵抗体の構造を示す断面図であり、 第2 図に示される従来の抵抗体の構造と同一また は相当部分には同一の参照番号が付されている。 第1 図において、この発明の一実施例である抵抗 体は、0 \* 型不無物核散煙 7 からなる核散抵抗と、 増加する。したがって特にECL(エミッタ結合協理)回路のように高済費電力の装置においても、動作中に半導体集積回路装置が形成されている半導体チップ全体の温度が上界するため、拡散拡抗体の抵抗値が増大する。このように抵抗値が増大すると、それに伴なって回路の論理振幅が大きくなり、伝搬遅延時間が増加し、論理動作速度が低下するという問題点が発生する。

すなわち、 従来の半導体 独積回路 装置等の半導体 国路において用いられる 拡散抵抗体 は 温度の 上昇 に 伴なって その 抵抗値 が 増大する という 温度 特性を有する ため、 半導体 集積回路 装置 等の半導体 回路 が形成された 半導体 チップの 温度 上昇に 伴なって 回路 装置の 論理動作 速度が低下する という 問 ほがあった。

それゆえ、この発明の目的は上述のような問題 点を除去し、抵抗体が形成された半準体チップの 造成が上昇してもその抵抗値が一定である抵抗体 の構造を提供することである。

[問題点を解決するための手段]

り \* 型不畅物拡散層 7 と直列に接続されるポリシ リコン脱11とから構成される。ポリシリコン機 11は第1の層間絶縁膜6を介してフィールド酸 化膜5上に延びるように形成される。ポリシリコ ン膜11とp~型不精物拡散層7との電気的接続 は第1の層間絶縁膜6に設けられたコンタクト孔 を介して形成される。一方、ポリシリコン鎖11 と図示しない半導体素子(周一半導体基板上に形 成されている)との電気的接続は、フィールド器 化数5上の第2の層間絶縁鎖12に設けられたコ ンタクト孔を介して行なわれる。このポリシリコ ン膜11と図示しない半導体素子との電気的接続 を行なうための電極配舗説は、従来と同様シリサ イド跌10、パリアメタル9およびアルミニウム 配額費8とから排成される。一方、ポリシリコン 膜11とり、型不新物拡散層7とは直接に接続さ no.

上述の構成において、p \* 型不純物鉱数 脚 7 からなる拡散抵抗は、温度上昇に伴なってその抵抗 値が増大し、一方、ポリシリコン間 1 1 からなる 抵抗体は温度上昇に伴なって逆にその抵抗値が減少する。この2種類の温度特性を有する抵抗体を組合わせることにより温度が上昇してもその抵抗値が変化することのない抵抗体を構成することが可能となる。次にこの抵抗体の作用について式を用いて説明する。

REI - aREO.

シリコン抵抗の抵抗値はポリシリコン酸の幅、膜 厚および長さ等を適当に選択することによりその 抵抗値を設定することが可能である。

なお、上記実施例において、拡散抵抗をして、 のイボーラ型トランジスタを主要機成要素示した。 半導体集積回路において用いられる機成を示えるため、この抵抗体はたとえばMOSトランジスス用いて 主要機成要素とする半導体集積回路において用いる まで、第1回に示される場種型を くてて反転させた構造を用いてもよいことは言うまでもない。

また、この拡散抵抗はその周辺領域がフィールド酸化膜で囲まれていないいわゆるノンウォールド型の拡散抵抗の構成であってもよい。

さらに、上記実施例においてはポリシリコンを 用いて抵抗を形成しているが、これに代えてアモ ルファスシリコンを用いて抵抗を形成しても上記 実施例と両様の効果を得ることができる。

[発明の効果]

R. . - BR. .

となる。ただし、α、βはそれぞれ拡散抵抗およびポリシリコン抵抗の固有の温度係数であり、α > 1、O < β < 1の関係を満足する。

温度が上昇してもこの拡散抵抗とポリシリコン 抵抗の直列体の抵抗が変化しないためには、

R x o + R r o - R x r + R r r - α R x o + β R r o .

すなわち、

 $(\alpha-1)$  R x o =  $(1-\beta)$  R y o という関係が成立すればよい。上式を変形することにより、

Rェ。:Rァ。=(1-8):(α-1)
という関係式が得られる。この関係式を選足する
ように拡散抵抗の抵抗値およびポリシリコン抵抗
の抵抗値を選択することにより、塩度上昇前能
抵抗体の値を変化しないようにすることが可能
を設定する。ここで、拡散抵抗の抵抗値は不輔物拡度
は本語とはなる。とはないない。ことができ、一方ポリ

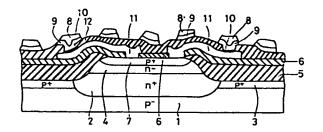
#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例である半導体回路 に用いられる抵抗体の構造を示す断面図である。 第2 図は従来の半導体図路に用いられる抵抗体の 構造を示す断面図である。

図において、1は半導体基板、7は不純物拡散 贈からなる拡散抵抗、11は非単結晶半導体膜か らなる抵抗である。

なお、関中、同一符号は同一または相当部分を 示す。

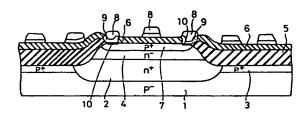
### 第1図



7: 拡散抵抗

11:非単結晶シリコン抵抗

## 第 2 図



5. 補正の対象

明細者の発明の詳細な説明の欄

- 8. 補正の内容
  - (1) 明細書第3頁第1行の「層間絶録膜8」
- を「層間絶録膜6」に訂正する。
- (2) 明細書第3頁第11行の「パリアメタル10」を「パリアメタル9」に訂正する。
- (3) 明細書第3頁第12行の「シリサイド 膜10との間の反応を防止し」を「シリサイド膜 10および下地のp\*型不純物拡散層7の間の反 応を防止し」に訂正する。
- (4) 明細書第3頁第12行ないし第13行の「エレクトロマイグレーション」を「アロイスパイク」に訂正する。

以上

### 手 統 補 正 音(自発)

昭和 62年 6 22 日

特許庁長官殿

1. 事件の表示 特顧昭 61-204507 号

2. 発明の名称

半導体回路に用いられる抵抗体

3. 補正をする者

事件との関係 特許出類人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4. 代 理 人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏名 (7375)弁理士 大岩 增雄

(連絡先03(213)3421特許部)



CLIPPEDIMAGE= JP363058955A

PAT-NO: JP363058955A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63058955 A

TITLE: RESISTOR USED IN SEMICONDUCTOR CIRCUIT

PUBN-DATE: March 14, 1988

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME

KINOSHITA, YASUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP N/A

APPL-NO: JP61204507

APPL-DATE: August 29, 1986

INT-CL (IPC): H01L027/04

US-CL-CURRENT: 257/536

# ABSTRACT:

PURPOSE: To keep the resistance value of a resistor constant in spite of the rise in temperature of a semiconductor chip in which the resistor is formed by a method wherein the first resistor made by an impurity diffusion layer at a semiconductor substrate is connected in series with the second resistor made by a non-single crystal semiconductor film.

CONSTITUTION: A resistor is composed of a diffusion resistor made by a p<SP>+</SP> type impurity diffusion layer 7 and a polysilicon film 11 which is connected in series with the p<SP>+</SP> type impurity diffusion layer 7. The polysilicon film 11 is formed in such a way that it is extended on a field oxide film 5 through the first interlayer insulating film 6. The polysilicon film 11 is connected electrically with the p<SP>+</SP> type impurity diffusion layer 7 through a contact hole which is provided on the first interlayer

09/24/2002, EAST Version: 1.03.0002

insulating film 6. The diffusion resistor made by the p<SP>+</SP> type impurity diffusion layer 7 increases its resistance value in accordance with the rise in temperature, while the resistor made by the polysilicon film 11 decreases its resistance value in accordance with the rise in temperature. By combining two resistors whose temperature characteristic differs from each other in this manner, it is possible to obtain a resistor whose resistance value does not change in spite of the rise in temperature.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio